

PROVA SCRITTA di DISPOSITIVI ELETTRONICI del 9 gennaio 2026

ESERCIZIO 1

Una giunzione pn^+ ($N_A = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$, $\mu_n = 800 \text{ cm}^2/\text{Vs}$, $\tau_n = 10^{-6} \text{ s}$, $S = 1 \text{ mm}^2$, lunghezza di base $W_p = 15 \mu\text{m}$) è polarizzato con $V = 0.55 \text{ V}$.

- 1) Determinare il profilo dell'eccesso di portatori minoritari e la corrente del diodo.[3]
- 2) Facendo uso del profilo dell'eccesso dei portatori minoritari, determinare la frazione di corrente dovuta alla ricombinazione dei portatori minoritari sul contatto e quella dovuta alla ricombinazione nella base.[4]
- 3) Determinare la frazione di corrente che si ricombina nella base con il modello a controllo di carica. [3]

ESERCIZIO 2

Un transistore n -MOS ha gate ideale e $N_A = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$, $t_{ox} = 20 \text{ nm}$, $W = L = 2 \mu\text{m}$, $\mu_n = 0.08 \text{ m}^2/\text{Vs}$. Il transistore è polarizzato con $V_{GS} = 5 \text{ V}$. Si consideri una approssimazione dell'andamento di $n(x)$ in direzione perpendicolare al canale: $n(x) = n_s e^{-\frac{x}{a}}$ dove $a = W(2\psi_B)/5$.

- 1) Si consideri $V_{DS} = 0$ e $V_{SB} = 0$. Determinare la concentrazione n_s di elettroni all'interfaccia ossido-silicio, usando l'approssimazione suggerita per $n(x)$.[3]
- 2) Usualmente, la caduta di tensione nel silicio si approssima con $V_{Si} \simeq 2\psi_B$ oltre la soglia di inversione. Determinare un valore più preciso di V_{Si} , usando il risultato del punto 1. Calcolare la differenza rispetto a V_{Si} alla soglia dell'inversione.[3]
- 3) Il source viene polarizzato rispetto al substrato con $V_{SB} = 3 \text{ V}$ ($V_{DS} = 0$ e $V_{GS} = 5 \text{ V}$). Determinare n_s e V_{Si} , confrontandoli con quelli ottenuti nei punti precedenti. [4]

ESERCIZIO 3

Un campione di silicio è drogato uniformemente con fosforo (livello degli stati donatori $E_C - E_D = 46 \text{ meV}$). A 100 K la resistività è risultata pari a $\rho = 0.011 \Omega \text{ m}$; una misura Hall ha permesso di stabilire la concentrazione di elettroni, pari a $n = 5 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$.

- 1) Determinare il livello di Fermi e la concentrazione N_D di atomi di fosforo. [4]
- 2) Dopo aver ricavato la mobilità degli elettroni, determinare la massa efficace per il trasporto sapendo che il cammino libero medio degli elettroni è pari a 30 nm. SUGGERIMENTO: scrivere l'espressione per il tempo medio tra gli urti, considerando la velocità termica. Costante di Boltzmann: $1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$. [4]
- 3) Determinare la resistività a temperatura ambiente, assumendo che la mobilità non dipenda dalla temperatura. [2]

ESERCIZIO 1

Una giunzione pn^+ ($N_A = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$, $\mu_n = 800 \text{ cm}^2/\text{Vs}$, $\tau_n = 10^{-6} \text{ s}$, $S = 1 \text{ mm}^2$, lunghezza di base $W_p = 15 \mu\text{m}$) è polarizzato con $V = 0.55 \text{ V}$.

- 1) Determinare il profilo dell'eccesso di portatori minoritari e la corrente del diodo.[3]
- 2) Facendo uso del profilo dell'eccesso dei portatori minoritari, determinare la frazione di corrente dovuta alla ricombinazione dei portatori minoritari sul contatto e quella dovuta alla ricombinazione nella base.[4]
- 3) Determinare la frazione di corrente che si ricombina nella base con il modello a controllo di carica. [3]

SOLUZIONE 1

- 1) Consideriamo l'espressione generale dell'equazione di continuità, per gli elettroni iniettati nella regione p meno drogata:

$$\begin{aligned}\delta n(x) &= Ae^{-\frac{x}{L_n}} + Be^{\frac{x}{L_n}} \\ D_n &= \frac{kT}{q}\mu_n = 2.068 \times 10^{-3} \text{ m}^2/\text{s} \\ L_n &= \sqrt{D_n\tau_n} = 45.47 \mu\text{m}\end{aligned}$$

Quindi il diodo è a base intermedia. Per risolvere l'equazione di continuità bisogna imporre le condizioni a contorno:

$$\begin{aligned}\delta n(0) &= A + B = \frac{n_i^2}{N_A}e\frac{V}{V_T} = 3.9 \times 10^{19} \text{ m}^{-3} \\ \delta n(-W_n) &= Ae^{\frac{W_p}{L_n}} + Be^{-\frac{W_p}{L_n}} = 0\end{aligned}$$

Risolvendo il sistema otteniamo:

$$\begin{aligned}A &= -4.17 \times 10^{19} \text{ m}^{-3} \\ B &= 8.07 \times 10^{19} \text{ m}^{-3} \\ \delta n(x) &= -4.17 \times 10^{19}e^{-\frac{x}{L_n}} + 8.07 \times 10^{19}e^{\frac{x}{L_n}}\end{aligned}$$

La corrente del diodo si può calcolare come corrente di diffusione in 0:

$$\begin{aligned}I &= qSD_n \frac{d\delta n(x)}{dx} |_{x=0} \\ I &= qS \frac{D_n}{L_n} (-A + B) = 0.89 \text{ mA}\end{aligned}$$

- 2) La corrente dovuta agli elettroni che si ricombinano sul contatto si calcola come corrente di diffusione in $x = -W_n$:

$$\begin{aligned}I_{cont} &= qSD_n \frac{d\delta n(x)}{dx} |_{x=-W_n} \\ I_{cont} &= qS \frac{D_n}{L_n} (-Ae^{\frac{W_p}{L_n}} + Be^{-\frac{W_p}{L_n}}) = 0.81 \text{ mA}\end{aligned}$$

Quindi la corrente dovuta alla ricombinazione della base è pari alla differenza, $70 \mu\text{A}$:

$$I_{ric} = I - I_{cont} = 70 \mu\text{A} \quad (1)$$

3) Possiamo scrivere:

$$\begin{aligned} I_{ric} &= \frac{Q_n}{\tau_n} \\ Q_n &= qS \int_{-W_n}^0 \delta n(x) dx \\ Q_n &= qSL_n \left[-Ae^{-\frac{x}{L_n}} + Be^{\frac{x}{L_n}} \right]_{-W_n}^0 \\ Q_n &= qSL_n \left[A \left(e^{\frac{W_n}{L_n}} - 1 \right) - B \left(e^{-\frac{W_n}{L_n}} - 1 \right) \right] \\ Q_n &= 2.83 \times 10^{-10} \text{ C} \\ I_{ric} &= 2.83 \times 10^{-4} \text{ A} \end{aligned}$$

Sono diverse, per le approssimazioni sugli esponenziali usati nel punto 2.

ESERCIZIO 2

Un transistore n -MOS ha gate ideale e $N_A = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$, $t_{ox} = 20 \text{ nm}$, $W = L = 2 \mu\text{m}$, $\mu_n = 0.08 \text{ m}^2/\text{Vs}$. Il transistore è polarizzato con $V_{GS} = 5 \text{ V}$. Si consideri una approssimazione dell'andamento di $n(x)$ in direzione perpendicolare al canale: $n(x) = n_s e^{-\frac{x}{a}}$ dove $a = W(2\psi_B)/5$.

1) Si consideri $V_{DS} = 0$ e $V_{SB} = 0$. Determinare la concentrazione n_s di elettroni all'interfaccia ossido-silicio, usando l'approssimazione suggerita per $n(x)$. [3]

2) Usualmente, la caduta di tensione nel silicio si approssima con $V_{Si} \simeq 2\psi_B$ oltre la soglia di inversione. Determinare un valore più preciso di V_{Si} , usando il risultato del punto 1. Calcolare la differenza rispetto a V_{Si} alla soglia dell'inversione. [3]

3) Il source viene polarizzato rispetto al substrato con $V_{SB} = 3 \text{ V}$ ($V_{DS} = 0$ e $V_{GS} = 5 \text{ V}$). Determinare n_s e V_{Si} , confrontandoli con quelli ottenuti nei punti precedenti. [4]

SOLUZIONE 2

1) Iniziamo calcolando la tensione di soglia:

$$\begin{aligned} C_{ox} &= \frac{\epsilon_s}{t_{ox}} = 1.726 \times 10^{-3} \text{ F/m}^2 \\ \psi_B &= V_T \ln \frac{N_A}{n_i} = 0.347 \\ V_{TH} &= \frac{\sqrt{2\epsilon_s q N_A 2\psi_B}}{C_{ox}} + 2\psi_B = 0.974 \text{ V} \end{aligned}$$

La carica mobile per unità di superficie (negativa) è data dalla relazione:

$$Q_n = C_{ox} (V_{GS} - V_{TH}) = 6.949 \times 10^{-3} \text{ C/m}^2 \quad (2)$$

Quindi avremo:

$$\begin{aligned}
Q_n &= q \int_0^\infty n(x) dx \\
Q_n &= qn_s \int_0^\infty e^{-\frac{x}{a}} dx \\
a &= \frac{W(2\psi_B)}{5} = \frac{\text{sqrt}\frac{2\epsilon_s}{qN_A} 2\psi_B}{5} = 60.8 \times 10^{-9} \text{ m} \\
Q_n &= qn_s [-a(0-1)] = qn_s a \\
n_s &= \frac{Q_n}{qa} = 7.13 \times 10^{23} \text{ m}^{-3}
\end{aligned}$$

2) Alla soglia dell'inversione abbiamo:

$$n_s = N_A = n_0 e^{\frac{2\psi_B}{V_T}} \quad (3)$$

Dove n_0 è la concentrazione di elettroni nel bulk, $n_0 = n_i^2/N_A$. Oltre l'inversione, possiamo scrivere:

$$\begin{aligned}
n_s &= n_0 e^{\frac{V_{Si}}{V_T}} \\
V_{Si} &= V_T \ln \left(\frac{n_s}{n_0} \right) \\
V_{Si} &= V_T \ln \left(\frac{n_s N_A}{n_i^2} \right) = 0.803 \text{ V}
\end{aligned}$$

Alla soglia dell'inversione avremo $V_{Si} = 2\psi_B = 0.694$ V, quindi la differenza è pari a 0.107 V.

3) Calcoliamo la nuova V_{TH} rispetto al Source:

$$V_{TH} = \frac{\sqrt{2\epsilon_s q N_A (2\psi_B + V_{SB})}}{C_{ox}} + 2\psi_B = 1.341 \text{ V} \quad (4)$$

Quindi $Q_n = C_{ox} (V_{GS} - V_{TH}) = 6.3 \times 10^{-3} \text{ C/m}^2$ e $n_s = \frac{Q_n}{qa} = 6.48 \times 10^{23} \text{ m}^{-3}$. Sia Q_n e n_s cambiano di poco. La quantità che cambia di molto è V_{Si} , che è costituita dalla quantità calcolata come nel punto precedente:

$$V_{Si} = V_T \ln \left(\frac{n_s N_A}{n_i^2} \right) = 0.801 \text{ V} \quad (5)$$

più la tensione $V_{SB} = 3$ V. Quindi $V_{Si} = 0.801 + 3 = 3.801$ V.

ESERCIZIO 3

Un campione di silicio è drogato uniformemente con fosforo (livello degli stati donatori $E_C - E_D = 46$ meV). A 100 K la resistività è risultata pari a $\rho = 0.011 \Omega \text{ m}$; una misura Hall ha permesso di stabilire la concentrazione di elettroni, pari a $n = 5 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$.

1) Determinare il livello di Fermi e la concentrazione N_D di atomi di fosforo. [4]

2) Dopo aver ricavato la mobilità degli elettroni, determinare la massa efficace per il trasporto sapendo che il cammino libero medio degli elettroni è pari a 30 nm. SUGGERIMENTO: scrivere l'espressione per il tempo medio tra gli urti, considerando la velocità termica. Costante di Boltzmann: 1.38×10^{-23} J/K. [4]

3) Determinare la resistività a temperatura ambiente, assumendo che la mobilità non dipenda dalla temperatura. [2]

SOLUZIONE 3

1) Calcoliamo N_C e V_T a 100 K:

$$N_C(100 \text{ K}) = N_C(300 \text{ K}) \left(\frac{100}{300} \right)^{\frac{3}{2}} = 5.39 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$$

$$\frac{kT}{q}((100 \text{ K}) = \frac{kT}{q}(300 \text{ K}) \left(\frac{100}{300} \right) = 8.62 \times 10^{-3} \text{ V}$$

Quindi, a 100 K avremo:

$$E_C - E_f = kT \ln \left(\frac{N_C}{n} \right)$$

$$E_C - E_f = 0.04 \text{ eV}$$

Per determinare N_D dobbiamo sapere che $n = N_D^+$. Dalla formula:

$$N_D^+ = \frac{N_D}{1 + 2e^{\frac{E_f - E_D}{kT}}} \quad (6)$$

possiamo ricavare N_D , conoscendo $E_f - E_D$:

$$E_f - E_D = (E_C - E_D) - (E_C - E_f) = 0.046 - 0.04 = 0.006 \text{ eV}$$

$$N_D = N_D^+ \left(1 + 2e^{\frac{E_f - E_D}{kT}} \right) = 10^{17} \text{ cm}^{-3}$$

2) Avremo:

$$\sigma = q\mu_n n = \frac{1}{\rho} = 90.91 \Omega^{-1} \text{m}^{-1}$$

$$\mu_n = \frac{\sigma}{qn} = 0.1135 \text{ m}^2/\text{Vs}$$

Ricordando che $\mu_n = q/m^*\tau$, dobbiamo ricavare $\tau = \lambda/v_{termica}$, dove il cammino libero medio $\lambda = 50$ nm:

$$\frac{1}{2}m^*v_{termica}^2 = \frac{3}{2}kT$$

$$v_{termica} = \sqrt{\frac{3kT}{m^*}}$$

Quindi:

$$\begin{aligned}\mu_n &= \frac{q}{m^*} \tau = \frac{q}{m^*} \frac{\lambda}{v_{termica}} \\ \mu_n &= \frac{q\lambda}{\sqrt{3kTm^*}} \\ m^* &= \frac{1}{3kT} \left(\frac{q\lambda}{\mu_n} \right)^2 = 4.33 \times 10^{-31} \text{ Kg}\end{aligned}$$

Quindi $m^* = 0.47m_0$ dove $m_0 = 9.1 \times 10^{-31}$ Kg.

3) Avremo:

$$\begin{aligned}n &= N_D = 10^{17} \text{ cm}^{-3} = 10^{23} \text{ m}^{-3} \\ \sigma &= q\mu_n n = 1818 \text{ } \Omega^{-1}\text{m}^{-1} \\ \rho &= \frac{1}{\sigma} = 5.5 \times 10^{-4} \text{ } \Omega\text{m}\end{aligned}$$